# 開放機器 使用料

### ●測定系

機器名称 使用単位 使用料	形状測定		
高精度表面粗さ輪郭形状測定機 時間 2.930 頁円度測定機 時間 1.390 日 2.260 測定顕微鏡 時間 450 ヒテオブローブ式三次元測定機 時間 450 ヒテオブローブ式三次元測定機 時間 450 ヒテオブローブ式三次元測定機 時間 570 陽時間 480 不タブル表面粗さ計(※) 時間 1.620 赤外線熱画像装置(※) 時間 1.620 赤外線熱画像装置(※) 時間 1.620 赤外線熱画像装置(※) 時間 460 宮底点計(※) 日 430 露点計(※) 日 430 露点計(※) 時間 580 勝間 500 分別地方十げ(※) 時間 580 勝間 500 日 400 別動力計(※) 時間 450 日 400 別動力計(※) 時間 580 勝間 500 日 400 別動力計(※) 時間 580 勝間 500 日 400 別動力計(※) 時間 580 勝間 450 円 500 別 600 円 600		使用単位	
真円度測定機         時間         1,390           ステップゲージ(※)         日         2,260           別定額機鏡         時間         3,250           ブロックゲージ         時間         480           ボータブル表面知さ計(※)         時間         480           温度・熱添体測定         時間         480           高速度赤外線サーモグラフィ(※)         時間         1,620           赤外線熱画像装置(※)         時間         460           富点計(※)         時間         460           富点計(※)         時間         460           富点計(※)         時間         460           西島計(※)         時間         440           切削動力計(※)         時間         440           かすみ測定と機(※)         時間         430           レーザードップラー式振動計(※)         時間         420           本気・電子測定とのする。         (※)         時間         420           レアンプ電力計(※)         時間         420           クランプ電の計(※)         時間         420           電気・電子測定とのスター(※)         時間         420           原力が(※)         時間         420           電力・(※)         時間         420           東クランプ電力(※)         時間         420           電力(※)		時間	
日	131132421111111111111111111111111111111	0.0	,
測定類微鏡   時間   450   七デオプローブ式三次元測定機   時間   3,250   守間   480   不97ル表面知さ計(※)   時間   570     明間   420     高速度赤外線サーモグラフィ(※)   時間   1,620     赤外線熱画像装置(※)   時間   500     500     63     550     63     64     60     63     64		0.0	
ビデオプロープ式三次元測定機         時間         3,250           プロックゲージ         時間         480           ボータブル表面粗さ計(※)         時間         570           温度・熱流体測定         可視・熱面像測定用小型カメラ(※)         時間         420           高速度赤外線サーモグラフィ(※)         時間         500           微風速計(※)         日         430           露点計(※)         日         430           露点計(※)         時間         460           管・振動・分・ひずみ測定         FFTTアナライザー(※)         時間         440           切削動力計(※)         時間         440           販着計(※)         時間         490           ハンドヘルド振動計(※)         時間         490           ハンドヘルド振動計(※)         時間         490           ハンドヘルド振動計(※)         時間         400           フラン河電力脈(※)         時間         420           フランフ電力脈(※)         時間         420           フランフ電力脈(※)         時間         420           フランフラーグ(※)         時間         420           フランスーター(※)         時間         420           フランスト・シブナ・シグナル・オシロスコープ(※)         時間         420           ミックスド・シグナル・オンフスクトラムアナライザー(※)         時間         420           ミックスト・シグナル・オンスクトラムアナースペクトラムアナースペクトラムアナースペクトラムの発しまり<			
プロックゲージ 時間 570   150			
ボータブル表面料さ計(※)   時間   570			
温度・熱流体測定			
可視・熱画像測定用小型カメラ(※)   時間		明目	5/0
高速度赤外線サーモグラフィ(※) 時間 1.620 赤外線熱画像装置(※) 時間 500 微風速計(※) 日 430 露点計(※) 時間 440 可削動力計(※) 時間 440 加削動力計(※) 時間 440 加削動力計(※) 時間 440 加削動力計(※) 時間 440 ハンドヘルド振動計(※) 時間 460 編書室 時間 770 レーザードップラー式振動計(※) 時間 420 クラシガ電力計(※) 時間 420 クランプ電力計(※) 時間 420 のアンマ電力計(※) 時間 420 のアンマ電力計(※) 時間 420 のアンマーター(※) 時間 420 のアンマーター(※) 時間 420 のアンスト・ター(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 450 エボロに が対け 450 ミックスド・シグナル・オシロスコーブ(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 1,930 電磁耐性試験機 (イミュニティ) 時間 1,930 電磁耐性試験後 (イミュニティ) 時間 1,930 電磁耐性試験後 (イミュニティ) 時間 550 ノイズ耐性試験システム (番源変動) 時間 570 メ・在影測定 大型積分球全光束測定装置 時間 1,030 ル型を光束測定装置 時間 1,030		時間	420
赤外線熱画像装置(※) 日 430			
微風速計(※)   日   430   露点計(※)   時間   460   音・振動・力・ひすみ測定   580   時間   580   野間   580   野間   580   野間   580   野間   490   八ンドヘルド振動計(※)   時間   430   ひずみ測定機(※)   時間   430   ひずみ測定機(※)   時間   460   無響室   520   を与・電子測定   100   10			
露点計(※) 時間 460 音・振動・力・ひずみ測定 FFTアナライザー(※) 時間 580 騒音計(※) 時間 490 ハンドヘルド振動計(※) 時間 430 ひずみ測定機(※) 時間 450 レーザードップラー式振動計(※) 時間 770 レーザードップラー式振動計(※) 時間 520 電気・電子測定 LCRメーター(※) 時間 410 小型データロガー(※) 日 640 GMサーベイメータ(※) 時間 420 抵抗計(※) 時間 420 抵抗計(※) 時間 420 抵抗計(※) 時間 420 医カナメーター(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 450 ミックスド・シグナル・オシロスコーブ(※) 時間 460 ミックスド・シグナル・オシロスコーブ(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 550 電磁帯境測定 時間 1,930 電磁帯は試験機 (イミュニティ) 時間 1,930 電磁帯は試験機 (イミュニティ) 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム (計算を) 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム (静電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム (静電気) 時間 550 メイ・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 5,030 が光・色彩測定 大型積が球全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 7,60 光散乱特性評価装置 時間 7,60 光散乱特性評価装置 時間 7,60 光散乱特性評価装置 時間 7,60 光測色計 (デスクトップ) 時間 640 分光測色計 (デスクトップ) 時間 640 分光測色計 (デスクトップ) 時間 640 分光測色計 (アスクトップ) 時間 640			
音・振動・力・ひすみ測定 FFTアナライザー(※) 時間 440 切削動力計(※) 時間 490 ハンドヘルド振動計(※) 時間 490 ハンドヘルド振動計(※) 時間 450 ひずみ測定機(※) 時間 460 無響室 時間 770 レーザードップラー式振動計(※) 時間 520 電気・電子測定 LCRメーター(※) 時間 420 クランプ電力計(※) 時間 410 小型データロガー(※) 時間 420 グランプ電力計(※) 時間 420 グランプ電力計(※) 時間 420 グランプ電力計(※) 時間 420 グランプでは、		)	
FFTアナライザー(※)   時間   440 切削動力計(※)   時間   580   日報		0.0	
切削動力計(※)   時間   580   日間   490   インドへルド振動計(※)   日間   490   インドへルド振動計(※)   日間   460   インドへルド振動計(※)   日間   460   イロ・ザードップラー式振動計(※)   日間   520   名文・電子別定   410   イエジー・グランプ電力計(※)   日間   420   イフランプ電力計(※)   日間   420   イスペクトラムアナライザ(※)   日間   460   イスペクトラムアナライザ(※)   日間   450   イス   イス   日間   450   イス   日間   450   日間   45		時間	440
<ul> <li>ハンドヘルド振動計(※)</li> <li>時間 430</li> <li>ひずみ測定機(※)</li> <li>時間 770</li> <li>レーザードップラー式振動計(※)</li> <li>電気・電子測定</li> <li>LCRメーター(※)</li> <li>ウランブ電力計(※)</li> <li>時間 420</li> <li>クランブ電力計(※)</li> <li>時間 410</li> <li>小型データロガー(※)</li> <li>日 640</li> <li>GMサーペイメータ(※)</li> <li>時間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 420</li> <li>マルチメーター(※)</li> <li>時間 450</li> <li>ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)</li> <li>時間 460</li> <li>リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)</li> <li>時間 460</li> <li>リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)</li> <li>時間 550</li> <li>電磁環境測定</li> <li>簡易ノイズ測定機(※)</li> <li>時間 1,930</li> <li>電磁管室</li> <li>時間 550</li> <li>電磁電波音室</li> <li>時間 1,270</li> <li>ノイズ耐性試験システム(育工・サージ)</li> <li>時間 550</li> <li>サ時間 550</li> <li>アイズ耐性試験システム(育工・サージ)</li> <li>時間 610</li> <li>ノイズ耐性試験システム(育工・サージ)</li> <li>時間 550</li> <li>大型積分球全光束測定装置</li> <li>時間 550</li> <li>財産・照度自動マッピング測定装置</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 450</li> <li>脱度・光量子東密度計(※)</li> <li>時間 450</li> <li>配光測を計(アスクトップ)</li> <li>時間 450</li> <li>光散乱特性評価装置</li> <li>時間 450</li> <li>光光測色計(アスクトップ)</li> <li>時間 450</li> <li>光光測色計(アスクトップ)</li> <li>時間 450</li> <li>分光測色計(アスクトップ)</li> <li>時間 450</li> <li>分光測色計(アスクトップ)</li> <li>時間 450</li> <li>分光測色計(アスクトップ)</li> <li>時間 430</li> <li>一大シークタ(※)</li> <li>時間 430</li> <li>一大シークタ(※)</li> <li>時間 430</li> <li>一大シークタ(※)</li> <li>一大のよりに対しまでは、またいのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、また</li></ul>	切削動力計(※)		580
ひずみ測定機(※) 時間 460 無響室 時間 770 レーザードップラー式振動計(※) 時間 520 電気・電子測定 LCRメーター(※) 時間 420 クランプ電力計(※) 時間 420 係が 時間 420 係が 時間 420 係が 時間 420 個力計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 同力(※) 時間 550 回力(※) 時間 1,930 同力(※) 同力(※) 時間 1,930 同力(※) 時間 570 第二次の付付(※) 時間 570 第二次の付付(※) 時間 570 第二次の付付(※) 時間 1,030 同力(※) 所用 570 第二次の付付(※) 時間 1,030 回力(※) 所用 570 第二次の付付(※) 時間 1,030 回力(※) 所用 570 所用 57			
無響室 時間 770 レーザードップラー式振動計(※) 時間 520 電気・電子測定 LCRメーター(※) 時間 410 小型データロガー(※) 日 640 GMサーベイメータ(※) 時間 420 抵抗計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 410 任意波形発生器(※) 時間 410 ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※) 時間 460 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 550 電磁環境測定 時間 1,930 電磁耐性試験機 (エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機 (エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機 (エミッション) 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム (FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム (春電気) 時間 550 光・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 450 配光測を計 (デスクトップ) 時間 640 分光測を計 (アスクトップ) 時間 760 光光測を計 (アスクトップ) 時間 760 光光測を計 (アスクトップ) 時間 1,280 分光測を計 (アスクトップ) 時間 640 分光測を計 (アスクトップ) 時間 640 分光測を計 (アスクトップ) 時間 640			
でできる。 では、			
<ul> <li>電気・電子測定</li> <li>LCRメーター(※)</li> <li>ウランプ電力計(※)</li> <li>明問 410</li> <li>小型データロガー(※)</li> <li>日 640</li> <li>GMサーベイメータ(※)</li> <li>時間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>暗間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 420</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 410</li> <li>任意波形発生器(※)</li> <li>マルチメーター(※)</li> <li>時間 450</li> <li>マルチメーター(※)</li> <li>専門 460</li> <li>ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)</li> <li>時間 460</li> <li>リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)</li> <li>電磁環境測定</li> <li>簡易ノイズ測定機(※)</li> <li>電磁では試験機(エミッション)</li> <li>暗間 1,930</li> <li>電磁耐性試験機(イミュニティ)</li> <li>電波暗室</li> <li>ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ)</li> <li>カイズ耐性試験システム(静電気)</li> <li>ナス耐性試験システム(都震変動)</li> <li>お50</li> <li>ガイズ耐性試験システム(電源変動)</li> <li>時間 550</li> <li>ナイズ耐性試験システム(電源変動)</li> <li>時間 550</li> <li>ナ型・発測定</li> <li>大型積分球全光束測定装置</li> <li>時間 570</li> <li>光・色彩測定</li> <li>一時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 2,140</li> <li>照度・光量子束密度計(※)</li> <li>時間 450</li> <li>照り設計シミュレータ</li> <li>時間 760</li> <li>光散乱特性評価装置</li> <li>労・カトメーター(※)</li> <li>大間では、アスクトップ)</li> <li>対光測色計(アスクトップ)</li> <li>対光測色計(アスクトップ)</li> <li>対光測合計(アスクトップ)</li> <li>対別の計(アスクトップ)</li> <li>対別の対域の対域の対域が対域の対域が対域が対域が対域を対域が対域が対域を対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対</li></ul>			
LCRメーター(※)   時間   420   クランプ電力計(※)   時間   410   小型データロガー(※)   日   640   64		時間	520
クランプ電力計(※)       時間       410         小型データロガー(※)       日       640         GMサーベイメータ(※)       時間       420         抵抗計(※)       時間       410         任意波形発生器(※)       時間       410         マルチメーター(※)       時間       460         ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)       時間       460         リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)       時間       550         電磁環境制定       6       430         電磁で比試験機(イミュニティ)       時間       1,930         電磁耐性試験システム(FTB・雷サージ)       時間       1,270         ノイズ耐性試験システム(静電気)       時間       550         ノイズ耐性試験システム(静電気)       時間       550         ガイズ耐性試験システム(電源変動)       時間       570         ガ・色を彩測定       時間       2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間       1,030         小型全光束測定装置       時間       2,140         照度・光量子束密度計(※)       時間       440         照度・光量子東密度計(※)       時間       450         配光測定装置       時間       760         光数1時間       770       時間       430         ライトメーター(※)       時間       430         大型内上が、       時間       430         ライトメーター(※)       時間       410		0+00	400
<ul> <li>小型データロガー(※)</li> <li>GMサーベイメータ(※)</li> <li>時間 420</li> <li>抵抗計(※)</li> <li>電力計(※)</li> <li>時間 410</li> <li>任意波形発生器(※)</li> <li>マルチメーター(※)</li> <li>時間 410</li> <li>ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)</li> <li>時間 460</li> <li>ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)</li> <li>時間 460</li> <li>リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)</li> <li>暗間 550</li> <li>電磁程境制定</li> <li>簡易ノイズ測定機(※)</li> <li>時間 430</li> <li>電磁干渉試験機(イミュニティ)</li> <li>時間 1,930</li> <li>電磁耐性試験システム(FTB・雷サージ)</li> <li>サ同間 1,270</li> <li>ノイズ耐性試験システム(静電気)</li> <li>サ時間 550</li> <li>オンイズ耐性試験システム(青源変動)</li> <li>大色発制定</li> <li>大型積分球全光束測定装置</li> <li>時間 2,170</li> <li>輝度・照度自動マッピング測定装置</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 2,170</li> <li>輝度・光量子束密度計(※)</li> <li>時間 1,030</li> <li>小型全光束測定装置</li> <li>時間 2,140</li> <li>照度・光量子束密度計(※)</li> <li>時間 990</li> <li>照明設計シミュレータ</li> <li>時間 990</li> <li>照明設計シミュレータ</li> <li>時間 450</li> <li>死光測定装置</li> <li>時間 760</li> <li>光光測色計(デスクトップ)</li> <li>特間 760</li> <li>分光測色計(アスクトップ)</li> <li>特間 1,280</li> <li>分光測色計(アスクトップ)</li> <li>特間 1,280</li> <li>人地工学測定</li> </ul>			
GMサーベイメータ(※)       時間       420         抵抗計(※)       時間       420         電力計(※)       時間       410         ビ港波形発生器(※)       時間       420         マルチメーター(※)       時間       410         ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)       時間       460         リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)       時間       460         リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)       時間       550         電磁環境測定       時間       430         電磁干渉試験機(イミュニティ)       時間       1,930         電波暗室       時間       1,270         ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ)       時間       610         ノイズ耐性試験システム(静電気)       時間       550         ノイズ耐性試験システム(電源変動)       時間       570         水・色彩測定       時間       2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間       2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間       40         照度・光量子東密度計(※)       時間       450         配光測定装置       時間       760         光数1特性評価装置       時間       760         光数20年ま       時間       430         ライトメーター(※)       時間       430         人間工学測定			
抵抗計(※) 時間 420 電力計(※) 時間 410 任意波形発生器(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 410 ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※) 時間 460 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※) 時間 460 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※) 時間 550 電磁環境測定 時間 430 電磁干渉試験機 (エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機 (イミュニティ) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム (FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム (春電泉) 時間 550 月イズ耐性試験システム (春間泉) 時間 570 光・色彩測定 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 400 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光散乱特性評価装置 990 照明設計 (デスクトップ) 時間 450 分光測色計 (デスクトップ) 時間 450 分光測色計 (アスクトップ) 時間 450 分光測色計 (アスクトップ) 時間 450 分光測色計 (アスクトップ) 時間 450 月イトメーター(※)			
電力計(※) 時間 410 任意波形発生器(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 420 マルチメーター(※) 時間 460 ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 550 電磁環境測定 簡易ノイズ測定機(※) 時間 1,930 電磁耐性試験機(エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機(イミュニティ) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム(春電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム(電源変動) 570 光・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 450 配光測定装置 時間 760 光光が自発が算色が表現である。 1,280 日本語の表現である。 1,2			
任意波形発生器(※)   時間   420		- 51-0	
マルチメーター(※) 時間 410 ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※) 時間 460 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※) 時間 460 リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 550 電磁環境測定			110
ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)   時間   460   ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)   時間   460   リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)   時間   550   電磁環境制定     60   1,930     60   1,930     60   1,930     60   1,930     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270     60   1,270   1,270     60   1,270   1,			
まックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)   時間   460   リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)   時間   550   電磁環境制定     650     6			
リアルタイムスペクトラムアナライザー(※) 時間 550 電磁環境測定 筒易ノイズ測定機(※) 時間 430 電磁干渉試験機 (エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機 (イミュニティ) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 日間 (1,270 日間	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(※)		
簡易ノイズ測定機(※) 時間 430 電磁干渉試験機(エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機(エミッション) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 月間 1,270 月間 1,270 月間 1,270 日間 1,270 日間 1,270 日間 550 日間 550 日間 550 日間 570 日間 57	リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)	時間	550
電磁干渉試験機(エミッション) 時間 1,930 電磁耐性試験機(イミュニティ) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム(静電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム(電源変動) 時間 570 光・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度・光量子束密度計(※) 時間 450 照明設計シミュレータ 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 760 光光測定装置 時間 760 光光測定装置 時間 1,280 分光測色計(デスクトップ) 時間 1,280 分光測色計(アスクトップ) 時間 430 分光測色計(アスクトップ) 時間 430 ライトメーター(※) 時間 430			
電磁耐性試験機(イミュニティ) 時間 2,210 電波暗室 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム(静電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム(電源変動) 時間 570 光・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光光測色計(デスクトップ) 時間 1,280 分光測色計(デスクトップ) 時間 640 分光測色計(アスクトップ) 時間 640 分光測色計(アスクトップ) 時間 640 分光測色計(アスクトップ) 時間 640 分光測色計(アスクトップ) 時間 430 ライトメーター(※) ト間工学測定	簡易ノイズ測定機(※)		
電波暗室 時間 1,270 ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ) 時間 610 ノイズ耐性試験システム(静電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム(静電気) 時間 550 ノイズ耐性試験システム(電源変動) 時間 570 光・色彩測定 大型積分球全光束測定装置 時間 2,170 輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 配光測定装置 時間 760 を記光測で装置 時間 760 の光測色計(デスクトップ) 時間 640 分光測色計(アスクトップ) 時間 640 分光測色計(ハンディ)(※) 時間 430 ライトメーター(※)			
ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ)       時間       610         ノイズ耐性試験システム(静電気)       時間       550         ノイズ耐性試験システム(電源変動)       時間       570         光・色彩測定       時間       2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間       1,030         小型全光束測定装置       時間       2,140         照度・光量子束密度計(※)       時間       440         照度マッピング測定装置       時間       990         照明設計シミュレータ       時間       750         配光測定装置       時間       760         配光測定装置       時間       760         分光測色計(デスクトップ)       時間       640         分光測色計(ハンディ)(※)       時間       430         ライトメーター(※)       時間       410         人間工学測定			
ノイズ耐性試験システム(静電気)       時間       550         ノイズ耐性試験システム(電源変動)       時間       570         光・色彩測定        大型積分球全光束測定装置       時間       2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間       1,030         小型全光束測定装置       時間       2,140         照度・光量子束密度計(※)       時間       440         照度マッピング測定装置       時間       990         照明設計シミュレータ       時間       450         配光測定装置       時間       760         分光測色計(デスクトップ)       時間       1,280         分光測色計(アスクトップ)       時間       640         分光測色計(ハンディ)(※)       時間       430         ライトメーター(※)       時間       410         人間工学測定			
ノイズ耐性試験システム(電源変動)     時間     570       光・色彩測定     大型積分球全光束測定装置     時間     2,170       輝度・照度自動マッピング測定装置     時間     1,030       小型全光束測定装置     時間     2,140       照度・光量子束密度計(※)     時間     440       照度マッピング測定装置     時間     990       照明設計シミュレータ     時間     450       配光測定装置     時間     760       光散乱特性評価装置     時間     1,280       分光測色計(デスクトップ)     時間     640       分光測色計(ハンディ)(※)     時間     430       ライトメーター(※)     時間     430       人間工学測定		0.0	
光・色彩測定         大型積分球全光束測定装置       時間 2,170         輝度・照度自動マッピング測定装置       時間 1,030         小型全光束測定装置       時間 2,140         照度・光量子束密度計(※)       時間 440         照度マッピング測定装置       時間 990         照明設計シミュレータ       時間 450         配光測定装置       時間 760         光散乱特性評価装置       時間 760         分光測色計 (デスクトップ)       時間 640         分光測色計 (ハンディ)(※)       時間 430         ライトメーター(※)       時間 410         人間工学測定			
大型積分球全光束測定装置   時間   2,170   輝度・照度自動マッピング測定装置   時間   1,030   小型全光束測定装置   時間   2,140   照度・光量子束密度計(※)   時間   440   照度マッピング測定装置   時間   990   照明設計シミュレータ   時間   450   配光測定装置   時間   760   形散乱特性評価装置   時間   760   光散乱特性評価装置   時間   1,280   分光測色計 (デスクトップ)   時間   640   分光測色計 (アスクトップ)   時間   640   分光測色計 (ハンディ) (※)   時間   430   ライトメーター(※)   時間   410   人間工学測定		時间	5/0
輝度・照度自動マッピング測定装置 時間 1,030 小型全光束測定装置 時間 2,140 照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光散乱特性評価装置 時間 1,280 分光測色計(デスクトップ) 時間 640 分光測色計(バンディ)(※) 時間 430 ライトメーター(※) 時間 410		n土自目	2 170
小型全光束測定装置			,
照度・光量子束密度計(※) 時間 440 照度マッピング測定装置 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光散乱特性評価装置 時間 1,280 分光測色計(デスクトップ) 時間 640 分光測色計(ハンディ)(※) 時間 430 ライトメーター(※) 時間 410			
照度マッピング測定装置 時間 990 照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光散乱特性評価装置 時間 1,280 分光測色計(デスクトップ) 時間 640 分光測色計(ハンディ)(※) 時間 430 ライトメーター(※) 時間 410			
照明設計シミュレータ 時間 450 配光測定装置 時間 760 光散乱特性評価装置 時間 1,280 分光測色計 (デスクトップ) 時間 640 分光測色計 (ハンディ)(※) 時間 430 ライトメーター(※) 時間 410 人間工学測定			
配光測定装置     時間     760       光散乱特性評価装置     時間     1,280       分光測色計(デスクトップ)     時間     640       分光測色計(ハンディ)(※)     時間     430       ライトメーター(※)     時間     410       人間工学測定	照明設計シミュレータ		
光散乱特性評価装置時間1,280分光測色計(デスクトップ)時間640分光測色計(ハンディ)(※)時間430ライトメーター(※)時間410人間工学測定			
分光測色計(デスクトップ)     時間     640       分光測色計(ハンディ)(※)     時間     430       ライトメーター(※)     時間     410       人間工学測定		0.0	
分光測色計 (ハンディ)(※)     時間     430       ライトメーター(※)     時間     410       人間工学測定			
人間工学測定	分光測色計(ハンディ)(※)		430
		時間	410
体圧分布測定器(※) 時間 650			
	体圧分布測定器(※)	時間	650

## ●分析系

表面観察 • 分析 機器名称	使用単位	使用料
<b>蛍光顕微鏡</b>	時間	480
生物顕微鏡システム	時間	490
走査型プローブ顕微鏡	時間	1,430
低真空走査電子顕微鏡	時間	3.920
デジタルマイクロスコープ	時間	530
倒立型金属顕微鏡	時間	540
フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡	時間	7.790
フィールドエミッション走査電子顕微鏡	時間	3.240
レーザー顧微鏡	時間	2.130
有機分析	251-0	2,100
FT-IRマイクロATRシステム	時間	2,340
カールフィッシャー式水分測定装置	時間	600
ガスクロマトグラフ(アジレント)	時間	1.440
ガスクロマトグラフ(島津製作所)	時間	1.100
ガスクロマトグラフ質量分析装置	時間	2,980
高温GPC®	時間	4.230
紫外•可視分光光度計(材料系)	時間	760
においセンサー(※)	H H	520
無機分析		02.
イオンクロマトグラフ水質分析装置	時間	1,530
X線回折装置	時間	3.670
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計)	時間	580
グロー放電発光表面分析装置	時間	5.120
蛍光X線分析装置(EDXRF)	時間	1.240
蛍光X線膜厚計	時間	710
スパーク放電発光分光分析装置	時間	1,370
熱膨張率測定装置	時間	830
波長分散型蛍光X線分析システム(上面型)	時間	2,940
波長分散型蛍光X線分析システム(下面型)	時間	2,740
食品分析	251-0	2,7 1
ICP発光分光分析装置	時間	2.640
味認識装置(五味)◎	試料	2,980
味認識装置(旨味先味)◎	試料	1,420
アミノ酸分析装置	試料	3,030
クリーンベンチ	時間	450
ケルダール分析装置	バッチ(20本)	2,570
高速液体クロマトグラフ(食品系)	時間	1.680
高速液体クロマトグラフ(有機酸分析システム)	時間	1.740
高速液体クロマトグラフ質量分析装置	時間	2.140
高速冷却遠心機	時間	560
紫外可視分光光度計(食品系)	時間	480
水分活性測定装置	時間	630
ソックスレー抽出器	試料	1,610
におい識別装置◎	時間	3.010
日本酒アルコール測定装置	時間	710
燃焼式窒素分析装置	時間	4,080
マイクロ波加熱分解装置	時間	1.18
マイクロプレートリーダー	時間	650
レオメーター	時間	620
	時間	460

使用料の単位は円、使用料には消費税10%が含まれます。 山口県外からの利用者は使用料が原則2倍となります(減免措置あり)。

②は県内・県外同一料金です。 (※)は当センター施設外への持ち出しが可能です。 使用単位:1日(8時間)

# ●試験系

材料強度•衝擊試験		
機器名称	使用単位	使用料
アイゾット・シャルピー衝撃試験機	時間	860
精密小型引張圧縮試験機	問制	1.660
万能材料試験機(1000kN)	問制	2,300
万能材料試験機(500kN)	時間	1,000
引張圧縮試験機	時間	2,170
材料硬さ・摩耗試験		
往復運動平面摩耗試験機	時間	470
超微小押込み硬さ試験機	時間	1,660
薄膜用摩擦摩耗試験機(TRIBOMETER/HT)	時間	660
薄膜用摩擦摩耗試験機(UMT-TriboLab)	時間	1,070
反発式ポータブル硬度計(※)	時間	430
ビッカース硬度計	時間	760
ブリネル硬度計	時間	1,120
マイクロビッカース硬度計	時間	940
摩擦摩耗試験機	時間	760
ロックウェル硬度試験機	時間	1,040
材料物性試験	****	
X線応力測定装置	時間	730
干渉膜厚計	時間	1,500
示差走査熱量計(DSC)	時間	820
質量分析装置付熱分析装置(TG-MS)	時間	4,170
接触角計	時間	500
電磁式ふるい振とう機	時間	550
動的粘弹性測定装置(DMA)	時間	650
熱機械分析装置(TMA)	時間	1,420
熱線式熱伝導率測定装置(※)	時間	460
熱分析装置(TG-DTA) 粘度計(B型)	時間	1,320 430
柏度計(B空)   粘度計(振動式)	時間	430
柏皮司(振動式)   粘度計(音叉振動式)	時間	590
比重測定装置	時間	500
比里原足表し  メルトインデクサー	時間	750
溶射皮膜密着力試験機	時間	560
レーザー回折粒度分布測定装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	時間	660
<b>環境試験</b>	미됩테	000
大型複合環境試験機(振動試験機+恒温槽)◎	時間	1,890
大型複合環境試験機(振動試験機)◎	時間	1.400
大型複合環境試験機(恒温槽) <b>②</b>		12,550
小型冷熱衝擊試験機	時間	750
低速風洞	時間	1.590
複合環境試験機(振動試験機+恒温槽)	時間	2,010
複合環境試験機(振動試験機)	時間	1,370
複合環境試験機(恒温槽)		12,340
複合サイクル試験機	B	4.440

## ●加工系

100 1-P 1-p		
機械加工	H	/+ mulai
機器名称	使用単位	使用料
形彫り放電加工機	時間	1,580
旋盤	時間	830
立形マシニングセンター	時間	1,740
直立ボール盤	時間	600
鋸盤	時間	430
ハイスピードミーリングセンター	時間	2,250
フライス盤	時間	480
平面研削盤	時間	750
細穴放電加工機	時間	600
ワイヤー放電加工機	時間	1,800
材料加熱処理・恒温槽		
ガス置換型電気炉	時間	440
恒温恒湿器	$\Box$	2,950
高温ろ過装置	時間	580
高速昇温加熱炉(酸化雰囲気)	時間	770
高速昇温加熱炉(不活性雰囲気)	時間	930
小型真空雰囲気電気炉	時間	730
真空凍結乾燥機		4,210
定温乾燥器	В	710
燃焼用電気炉	В	2,260
材料表面処理		
イオンミリング装置	時間	1,760
スパッタリング装置	В	14,660

材料加工(粉砕・混練・成形・研磨)		
機器名称	使用単位	使用料
ガラスビード作製装置	時間	1,280
金属研磨装置	時間	940
高温高圧アルカリ反応システム	時間	750
試験片加工機	時間	520
試料自動埋込機	時間	660
精密砥石切断機(中型)	時間	710
精密砥石切断機(小型)	時間	550
卓上一軸混練押出機	時間	490
卓上加熱プレス機	時間	530
卓上射出成形機	時間	1,620
ディスクミル	時間	570
電解研磨装置	時間	590
凍結粉砕機	時間	1,040
ニーダー	時間	550
破砕機	時間	720
反応スパッタリング装置	В	10,390
ベルトグラインダー	時間	530
ボールミル	時間	460
ミクロトーム	時間	810
遊星ボールミル	時間	660
冷間等方加圧装置	時間	650
電子•基板加工		
電子回路基板加工機	時間	890
表面実装装置(リフロー)	時間	680
食品加工		
遠赤外線食品乾燥機	B	760
オートクレーブ	時間	450
乾湿球温度制御乾燥機		1,120
ジャーファーメンター		3,890
真空乾燥機	日	2,030
真空凍結食品乾燥機	日	3,990
真空濃縮装置	時間	820
スプレードライヤー	時間	520
通風乾燥機	В	890
電気恒温槽	B	660
電気炉(食品用)	В	670
ドラム式食品乾燥装置	時間	700
二軸エクストルーダー	時間	670
バイオシェーカー	В	700
ボールカッター	時間	570
レトルト殺菌装置	時間	840

### ●設計・造形・撮影・印刷

3Dデータ作成・造形・構造解析		
機器名称	使用単位	使用料
インクジェット式光造形機	時間	2,680
機械設計支援システム(構造解析・熱流体解析)	時間	610
機械設計支援システム(機構・樹脂流動・衝撃)	時間	780
機械設計支援システム(構造最適化)◎	時間	3,070
機械設計支援システム(金属積層造形)	時間	540
CAMシステム	時間	650
金属積層造形機	時間	3,760
小型レーザー加工機	時間	880
真空注型システム(乾燥炉)	$\Box$	2,210
真空注型システム(真空注型機)	時間	1,120
3D-CAD	時間	1,350
3Dスキャナー(光学縞投影)	時間	840
3Dスキャナー(ハンディ)(※)	時間	840
3D点群データ処理装置	時間	500
切削式3Dモデリング装置	時間	730
造形データ処理システム	時間	460
卓上真空成形機	時間	450
粉末焼結式樹脂造形機◎	時間	6,350
撮影•印刷		
高速度ビデオカメラ(※)	時間	460
撮影スタジオ	時間	570
UVプリンター	時間	1,540

## ●その他

文献検索		
機器名称	使用単位	使用料
JDreamⅢ文献検索端末	-	無料

使用料の単位は円、使用料には消費税10%が含まれます。 山口県外からの利用者は使用料が原則2倍となります(減免措置あり)。 ②は県内・県外同一料金です。 (※)は当センター施設外への持ち出しが可能です。 使用単位:1日(8時間)